

平成23年11月

主催：電気学会中国支部

講演会のご案内

記

【日時】 平成23年12月16日（金） 15:00～16:30

【場所】 広島工業大学三宅の森 Nexus21 NX-602 講義室
(〒731-5193 広島市佐伯区三宅 2-1-1)

【演題】
フラットパネル製造工程におけるデュアルチャネルシステムに基づく非接触配線検査手法

【概要】
近年、急速に拡大するフラットパネル製造工程において、歩留まり改善のための検査および欠陥修復工程の研究は重要なものとなってきている。本研究では、a-Si TFT 配線内に存在する電氣的欠陥について、非接触で高速かつ正確に検出するため、デュアルチャネルシステムに基づく方式を利用した新たな検査手法を提案する。

【講師】 羽森 寛 氏
(オー・エイチ・ティー（株）取締役研究開発部長)

【定員】 100名

【参加料】 無料

【事前の参加申込】 不要

【問合せ先】 広島工業大学情報学部情報工学科
加藤 浩介
〒731-5193 広島市佐伯区三宅2丁目1-1
TEL: 082(921)5394

【共催】 電子情報通信学会
映像情報メディア学会
情報処理学会
電気設備学会
計測自動制御学会
日本電気技術者協会 各中国支部
中国・四国工学教育協会 産業教育部会

以上